

## Tokyo 夹式位移传感器 RA-2



型号

RA-2

RA-5

RA 位移传感器是用来测量裂纹张开位移(COD)的金属

RA 夹形位移传感器设计用于测量金属裂纹张开位移 (COD)。介绍了 RA-L 低温夹形位移传感器，设计用于测量金属裂纹张开位移 (COD) 在低温条件下。

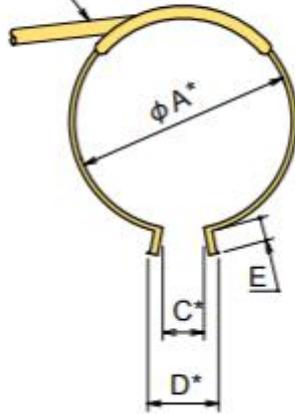
规范

类型	能力	额定输出	灵敏度 ( $\times 10^{-6}$ 应变/毫米)	非线性	温度范围
RA-2	2(2 - 4)毫米	大约1 mV / V (2000 $\times 10^{-6}$ 应变)	约1000年。	1%罗	0到+ 40°C
RA-5	5(2 - 7)毫米	大约1.5 mV / V (3000 $\times 10^{-6}$ 应变)	约600年。		

尺寸

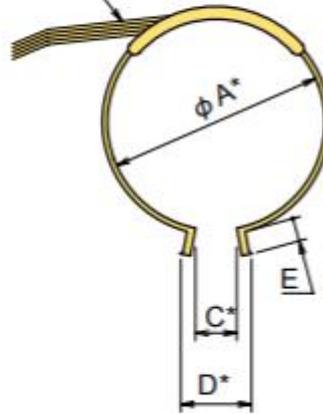
RA

Input/Output cable  
4-core vinyl



RA-L

Input/Output cable 4-core  
Fluoride plastic insulated



\* : Approximate value